

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 03/03882

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C23C14/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C23C H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, WPI Data, INSPEC, EPO-Internal, IBM-TDB

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WOO-BEOM CHOI ET AL: "Anodic bonding technique under low temperature and low voltage using evaporated glass" 9TH INTERNATIONAL VACUUM MICROELECTRONICS CONFERENCE, ST. PETERSBURG, RUSSIA, 7-12 JULY 1996, vol. 15, no. 2, pages 477-481, XP002251628 Journal of Vacuum Science & Technology B (Microelectronics and Nanometer Structures), March-April 1997, AIP for American Vacuum Soc, USA ISSN: 0734-211X the whole document --- -/--	1,7,8, 10,12,24

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 August 2003

Date of mailing of the international search report

28/08/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Patterson, A

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

CT/EP 03/03882

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CH 387 175 A (WESTERN ELECTRIC CO) 31 January 1965 (1965-01-31) page 7, line 16 -page 8, line 46; claims I,II,11; figure 8 -----	1,2,5,7, 15,24-26
X	US 4 374 391 A (CAMLIBEL IRFAN ET AL) 15 February 1983 (1983-02-15)  column 4, line 44 -column 6, line 23 -----	1-3,5-8, 10,12, 14,17, 24,25

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 03/03882

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
CH 387175	A	31-01-1965	US 2961350 A GB 923338 A DE 1179277 B FR 1226008 A NL 238657 A	22-11-1960 10-04-1963 08-10-1964 06-07-1960
US 4374391	A	15-02-1983	NONE	

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 C23C14/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C23C H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, INSPEC, EPO-Internal, IBM-TDB

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WOO-BEOM CHOI ET AL: "Anodic bonding technique under low temperature and low voltage using evaporated glass" 9TH INTERNATIONAL VACUUM MICROELECTRONICS CONFERENCE, ST. PETERSBURG, RUSSIA, 7-12 JULY 1996, Bd. 15, Nr. 2, Seiten 477-481, XP002251628 Journal of Vacuum Science & Technology B (Microelectronics and Nanometer Structures), March-April 1997, AIP for American Vacuum Soc, USA ISSN: 0734-211X das ganze Dokument  ----- -/-	1,7,8, 10,12,24

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. August 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/08/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Patterson, A

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	CH 387 175 A (WESTERN ELECTRIC CO) 31. Januar 1965 (1965-01-31) Seite 7, Zeile 16 -Seite 8, Zeile 46; Ansprüche I,II,11; Abbildung 8 -----	1,2,5,7, 15,24-26
X	US 4 374 391 A (CAMLIBEL IRFAN ET AL) 15. Februar 1983 (1983-02-15)  Spalte 4, Zeile 44 -Spalte 6, Zeile 23 -----	1-3,5-8, 10,12, 14,17, 24,25

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/03882

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
CH 387175	A	31-01-1965	US 2961350 A	22-11-1960
			GB 923338 A	10-04-1963
			DE 1179277 B	08-10-1964
			FR 1226008 A	06-07-1960
			NL 238657 A	
<hr/>				
US 4374391	A	15-02-1983	KEINE	
<hr/>				